PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-355938

(43)Date of publication of application: 10.12.2002

(51)Int.CI.

B32B 27/32 B01D 69/12 B01D 71/26 B01D 71/52 B01D 71/64 B01D 71/66 B01D 71/68 B32B 5/32 B32B 31/00 H01M 2/16 // HO1M 10/40

(21)Application number : 2001-162047

(71)Applicant: TONEN CHEM CORP

(22)Date of filing:

30.05.2001

(72)Inventor: KONO KOICHI

TAKITA KOTARO YAMADA KAZUHIRO NOGATA TETSURO

(54) COMPOSITE FILM, ITS MANUFACTURING METHOD, AND SEPARATOR FOR BATTERY USING THE SAME OR FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite film which can be used as a high quality separator in which a coating layer itself is not liable to heat melt in a field of a chemical battery such as a lithium cell or the like, and which can be used as a filter not liable to lower a performance even when the film is contacted with a high temperature chemical for a long time even in a field of a separate film, and to provide a method for manufacturing the same.

SOLUTION: The composite film comprises a coating layer made of a porous material (B) of a heat resistant polymer on at least one surface of a polyolefin microporous film (A) in such a manner that a mean pore size of the porous material (B) is larger than a maximum pore size of the microporous film (A). The method for manufacturing the composite film comprises a step of coating a heat resistant polymer substance solution or precursor solution on at least one surface of the film (A), a step of contacting the coating surface with their poor solvent to phase separate the solution, and a step of forming a coating layer made of the porous material (B) of the heat resistant polymer substance by heating and drying the phase separated surface.

(19) 日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-355938 (P2002-355938A)

(43)公開日 平成14年12月10日(2002.12.10)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)		
B32B	27/32	1 /44/200	B32B 2	27/32			Z	4D006	
	69/12		B 0 1 D 69/12 71/26 71/52 71/64					4F100 5H021	
B01D									
	71/26							5H029	
	71/52								
	71/64	分·慈术安	未請求 請求	-	OL	(全 9	頁)	最終頁に続く	
			1						
(21)出願番号		特顧2001-162047(P2001-162047)	(71) 出願人 000221627						
				東燃化學				_	
(22)出顧日		平成13年5月30日(2001.5.30)		東京都洋	性区海	岸一丁目	116番	1号	
			(72)発明者						
			埼玉県朝霞市三				原3-29-10-404		
			(74)代理人 100106596						
				弁理士	河備	健二			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 複合膜、その製造方法及びそれを用いた電池用セパレータ又はフィルター

(57)【要約】

【課題】 リチウム電池など化学電池の分野では、被覆層自身が熱溶融しにくく高品質セパレータとして使用でき、分離膜の分野でも、高温の薬液と長時間接触しても性能が低下しにくい濾過フィルターとして使用できる複合膜及びその製造方法等の提供。

【解決手段】 ボリオレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片面に耐熱性高分子の多孔質体(B)からなる被覆層を形成してなる複合膜において、多孔質体(B)の平均孔径がボリオレフィン微多孔膜(A)の最大孔径よりも大きいことを特徴とする複合膜、及びボリオレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片面に耐熱性高分子物質溶液又は前駆体溶液を塗布する工程と、該塗布面を、それらの貧溶剤に接触させて相分離させる工程と、該相分離した面を加熱、乾燥させることにより耐熱性高分子物質の多孔質体(B)からなる被覆層を形成させる工程とからなることを特徴とする複合膜の製造方法等によって提供。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリオレフィン微多孔膜(A)の少なく とも片面に耐熱性高分子の多孔質体(B)からなる被覆 層を形成してなる複合膜において、多孔質体(B)の平 均孔径がポリオレフィン微多孔膜(A)の最大孔径より も大きいことを特徴とする複合膜。

【請求項2】 耐熱性高分子が、ポリイミド、ポリエー テルエーテルケトン、ポリアミド、ポリエーテルスルホ ン、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、及びポリフェ 種以上であることを特徴とする請求項1に記載の複合

【請求項3】 膜厚がポリオレフィン微多孔膜(A)の 1.01倍~10倍で、かつ透気度がポリオレフィン微 多孔膜(A)の1.01倍~10倍であることを特徴と する請求項1又は2に記載の複合膜。

【請求項4】 ポリオレフィン微多孔膜(A)の少なく とも片方の面に耐熱性高分子溶液又はその前駆体溶液を 塗布する工程と、該塗布面を該高分子又はその前駆体の 貧溶剤に接触させることにより相分離させる工程と、該 20 相分離させた面を加熱、乾燥することにより、耐熱性高 分子の多孔質体(B)からなる被覆層を形成させる工程 とからなることを特徴とする複合膜の製造方法。

【請求項5】 ポリオレフィン微多孔膜(A)の少なく とも片方の面に耐熱性高分子又はその前駆体、及びそれ らの良溶剤と貧溶剤との混合物に溶解した溶液を塗布す る工程と、当該塗布面から良溶剤を選択的に蒸発飛散さ せることにより相分離させる工程と、該相分離した面に 残留する貧溶剤を除去することにより、耐熱性高分子の なることを特徴とする複合膜の製造方法。

【請求項6】 ポリオレフィン微多孔膜(A)の少なく とも片方の面に耐熱性高分子溶液、又はその前駆体溶液 を塗布する工程と、該塗布面を冷却させることにより相 分離させる工程と、該相分離させた面を加熱、乾燥させ ることにより耐熱性高分子の多孔質体(B)からなる被 覆層を形成させる工程とからなることを特徴とする複合 噂の製造方法。

【請求項7】 請求項1~3のいずれかに記載の複合膜 を用いてなる電池用セパレータ。

【請求項8】 請求項1~3のいずれかに記載の複合膜 を用いてなるガス分離、液液分離、又は固液分離用のフ ィルター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複合膜、その製造 方法及びそれを用いた電池用セパレータ又はフィルター に関し、さらに詳しくは、リチウム電池のような化学電 池の分野では、被覆層自身が熱溶融しにくく高品質セパ レータとして使用でき、さらに分離膜の分野でも、高温 50 大面積での短絡を防止し、短絡にともなう電池の急激な

の薬液と長時間接触しても性能が低下しにくい濾過フィ ルターとして使用することのできる複合膜、その製造方 法及びそれを用いた電池用セパレータ又はフィルターに 関する。

[0002]

【従来の技術】従来、様々な多孔膜が開発されており、 フィルター、電解膜、非水溶媒型電池のセバレータとし て使用されている。リチウム二次電池の分野では、反応 性の高い活物質を使用しているために、電池あるいは使 ニレンスルフィドからなる群から選ばれる少なくとも 1 10 用機器においては、各種の安全装置が設けられ、外部回 路の短絡、過充電等により電池の発熱、発火、あるいは 破裂事故等を防止するための一つの手段として、正極と 負極を分離するセパレータにおいても、用いられている ポリエチレン、ポリプロピレン製の微多孔性膜の孔が、 異常時の発熱によって閉塞され、セバレータを通じた電 池反応を停止する機能とともに、高温になってもセパレ ータとしての形状を維持し、正極物質と負極物質が直接 反応する危険な事態を防止する機能を有することが要求 されている。特に、近年需要が増加している大容量のリ チウムイオン二次電池では、容量が大きいために内部短 絡を起こすとその箇所が発熱し、内部ショートが拡大す るので、とのような場合に発生しがちな事故の危険性を 回避し得る高性能なセパレータの出現が渇望されてい た。さらに、現在、広く用いられている延伸によって製 造した微多孔性のセパレータは、膜形状維持特性が低 く、高温でも膜形状維持特性の大きなセバレータが求め られていた。

【0003】一方、分離膜の分野でも、ポリオレフィン 微多孔膜は、その特性である微細孔構造を活かし、従来 多孔質体 (B) からなる被覆層を形成させる工程とから 30 からガス分離、液液分離、固液分難などの分離膜として 使用されてきたが、近年の分離操作で重要視されるよう になってきた耐溶剤性、耐薬品性等の要求される用途に おいては、特に被分離対象の流体が高温であっても、分 離機能を維持したままで十分な耐性を維持し得るよう に、分離膜としてのポリオレフィン微多孔膜の性能を改 良すべく要請が高まっていた。

> [0004] とうした従来のポリオレフィン微多孔膜の もつ問題点を解消するために、これまで種々の試みがな され、その1つとして、ポリオレフィン微多孔膜を基材 40 としてその上にポリオレフィンよりも融点の高い耐熱性 樹脂層を積層して複合膜にする検討もなされているが、 いずれも強度や耐久性など機能面で十分に目的を達成し たものとはいえなかった。

【0005】例えば、特開平5-62662号では、電 池用セパレータとして、ポリオレフィンからなる多孔質 膜に、耐熱性の高いポリイミド樹脂を複合化したネッ ト、シートを用いることにより、微少短絡による発熱の ためポリオレフィンが溶融した場合でも、ポリイミド樹 脂は溶融せずに残り、正極と負極を接触させず二次的な

温度上昇を防ぐ手段が提案されているが、構成材料であ るポリオレフィン多孔質膜、ポリイミド樹脂については 平均孔径など詳細が開示されていないので、このような 製品を市場へ安定的に供給するのは困難であった。ま た、特開平11-144697号にも、ポリオレフィン 多孔質体としてポリエチレン微多孔膜を、ポリイミド多 孔質体の不織布ではさみ、サンドイッチ構造にしたセパ レータを用いた非水電解質電池が提案されている。との ようにすれば、微多孔膜のシャットダウン機能を改善で き、シャッドダウンの際に完全溶融や溶融亀裂を防止し 10 熱、乾燥することにより、耐熱性高分子の多孔質体 うるが、ポリイミド多孔質体を如何にして製造するかは 明らかにしていない。

【0006】とうした状況下、近年では、ポリオレフィ ン微多孔膜のもつ電池用セパレータとしての性能や分離 膜としての性能を拡充、向上させるために、ポリオレフ ィン微多孔膜の上に耐熱性高分子からなる多孔質被覆層 を形成した複合膜およびその製造方法の開発が切望され ている。

[0007]

した従来技術の問題に鑑み、リチウム電池のような化学 電池の分野では、被覆層自身が熱溶融しにくく高品質の セバレータとして使用でき、さらに、分離膜の分野で も、高温の薬液と長時間接触しても低下しにくい濾過フ ィルターとして使用することのできる複合膜、その製造 方法及びそれを用いた電池用セパレータ又はフィルター を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決するために鋭意研究を重ねた結果、ポリオレフィ 30 ン微多孔膜の少なくとも片面に耐熱性高分子物質の多孔 質体からなる被覆層を形成してなる複合膜において、微 多孔膜上に耐熱性高分子溶液、又はその前駆体を塗布 後、相分離し多孔化することで、多孔質体の平均孔径を 特定の範囲に調整したところ、従来にない髙品質な電池 用セパレータ、分離膜として利用できる複合膜が得られ るととを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】すなわち、本発明の第1の発明によれば、 ポリオレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片面に耐熱 性高分子の多孔質体(B)からなる被覆層を形成してな 40 る複合膜において、多孔質体(B)の平均孔径がポリオ レフィン微多孔膜(A)の最大孔径よりも大きいことを 特徴とする複合膜が提供される。

【0010】また、本発明の第2の発明によれば、第1 の発明において、耐熱性高分子が、ポリイミド、ポリエ ーテルエーテルケトン、ポリアミド、ポリエーテルスル ホン、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、及びポリフ ェニレンスルフィドからなる群から選ばれる少なくとも 1種以上であることを特徴とする複合膜が提供される。

1の発明又は第2の発明において、膜厚がポリオレフィ ン微多孔膜(A)の1.01倍~10倍で、かつ透気度 がポリオレフィン微多孔膜(A)の1.01倍~10倍 であることを特徴とする複合膜が提供される。

【0012】一方、本発明の第4の発明によれば、ポリ オレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片方の面に耐熱 性高分子溶液又はその前駆体溶液を塗布する工程と、該 塗布面を該高分子又はその前駆体の貧溶剤に接触させる ことにより相分離させる工程と、該相分離させた面を加

(B) からなる被覆層を形成させる工程とからなること を特徴とする複合膜の製造方法が提供される。

【0013】また、本発明の第5の発明によれば、ポリ オレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片方の面に耐熱 性高分子又はその前駆体、及びそれらの良溶剤と貧溶剤 の混合物に溶解した溶液を塗布する工程と、当該塗布面 から良溶剤を選択的に蒸発飛散させることにより相分離 させる工程と、該相分離した面に残留する貧溶剤を除去 することにより、耐熱性高分子の多孔質体(B)からな 【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、前述 20 る被覆層を形成させる工程とからなることを特徴とする 複合膜の製造方法が提供される。

> 【0014】さらに、本発明の第6の発明によれば、ポ リオレフィン微多孔膜(A)の少なくとも片方の面に耐 熱性高分子溶液、又はその前駆体溶液を塗布する工程 と、該塗布面を冷却するととにより相分離させる工程 と、該相分離させた面を加熱、乾燥させることにより耐 熱性高分子の多孔質体(B)からなる被覆層を形成させ る工程とからなることを特徴とする複合膜の製造方法が 提供される。

【0015】一方、本発明の第7の発明によれば、第1 ~3の発明のいずれかに記載の複合膜を用いてなる電池 用セパレータが提供される。

【0016】さらに、本発明の第8の発明によれば、第 1~3の発明のいずれかに記載の複合膜を用いてなるガ ス分離、液液分離、又は固液分離用のフィルターが提供 される。

[0017] 本発明は、上述したように複合膜等に関す るものであるが、その好ましい態様としては、以下に示 すものも包含される。

- **(1) ポリオレフィン微多孔膜(A)に用いられるボ** リオレフィンが、重量平均分子量1×10⁶ ~15×1 0°であることを特徴とする複合膜。
 - (2) ポリオレフィン微多孔膜(A) に用いられるボ リオレフィン又はポリオレフィン組成物の重量平均分子 量/数平均分子量(Mw/Mn)が5~300であると とを特徴とする前記複合膜。
- (3) ポリオレフィン微多孔膜(A)に用いられるボ リオレフィン又はポリオレフィン組成物に使用されるポ リオレフィンが、ポリプロピレン又はポリエチレンであ 【0011】さらに、本発明の第3の発明によれば、第 50 るととを特徴とする前記複合膜。

- (4) ポリオレフィン微多孔膜(A) に用いられるポリオレフィンが、重量平均分子量50万以上のポリオレフィンを含有するポリオレフィン組成物である前記複合膜。
- (5) ポリオレフィン微多孔膜(A) に用いられる重量平均分子量50万以上のポリオレフィンを含有するポリオレフィン組成物が、重量平均分子量50万以上の超高分子量ポリエチレンと重量平均分子量1万以上50万未満の高密度ポリエチレンからなる組成物であることを特徴とする前記複合膜。
- (6) ボリオレフィン微多孔膜(A) に用いられる重量平均分子量50万以上のボリオレフィンを含有するボリオレフィン組成物が、重量平均分子量50万以上の超高分子量ボリエチレンと重量平均分子量1万以上50万未満の高密度ボリエチレンとシャットダウン機能を付与するボリオレフィンとからなり、一方、該シャットダウン機能を付与するボリオレフィンが、低密度ボリエチレン、線状低密度ボリエチレン、分子量1000~4000の低分子量ボリエチレン又はシングルサイト触媒を用いて製造されたエチレンーαーオレフィン共重合体の中20から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする前記複合膜。
- (7) ポリオレフィン微多孔膜(A)の透気度が2000秒/100cc以下であることを特徴とする前記複合膜。
- (8) ポリオレフィン微多孔膜(A)の引張強度が、80MPa以上で、突刺強度が3000mN/25μm以上であることを特徴とする前記複合膜。
- (9) 多孔質体(B)を構成する耐熱性高分子物質 が、ポリイミドであるととを特徴とする前記複合膜。
- (10) 多孔質体(B)を構成する耐熱性高分子物質がボリイミドであって、無水ヒロメリット酸(PMDA)、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物(BTDA)、スルホニル・ノルボルナンジカルボン酸二無水物(SNDC)、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)、トリカルボキシシクロペンチル二無水物(TCDA)の1種以上から選ばれる酸若しくは酸無水物と、ジアミノジフェニルエーテル(DADE)、ジアミノジフェニルメタン(DDM)、ジアミノジフェニルチオエーテル(DDS)、ビスアミノフェニルフェノキ40シプロパン(BAPP)、ジアミノジプロピルテトラメチルジシロキサン(DMS)の1種以上から選ばれたジアミノ化合物と、ジメチルアセトアミド溶剤から得られたボリアミック酸を原料としたボリイミドである前記複合膜。
- (11) 多孔質体(B)の最大孔径が0.1μm以上であることを特徴とする前記複合膜。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の複合膜およびその 製造方法等について詳細に説明する。 【0019】1. ポリオレフィン微多孔膜(A)本発明の複合膜の基材として用いられるポリオレフィン微多孔膜は、特に限定されるものではなく、公知のものならば、いかなる材質の、いかなる製法によるものであってもよい。ポリオレフィン微多孔膜に使用されるポリオレフィンとしては、エチレン、プロピレン、1ーブテン、4ーメチルー1ーベンテン、1ーへキセンなどを重合した結晶性の単独重合体または共重合体が挙げられる。その際、これらの単独重合体または共重合体は、単10独で使用することができるが、2種以上のものを配合して用いてもよい。

【0020】 これらの中では、微多孔の形成性および機械的強度の観点などから、高分子量ポリエチレン、特に重量平均分子量が1×10°~15×10°となるものを含有し、重量平均分子量/数平均分子量(Mw/Mn)が5~300の高密度の超高分子量ポリエチレンが好ましい。このようなポリエチレンは、単体または組成物のいずれであってもかまわない。

【0021】 ことで、2種以上のボリオレフィンを配合する好ましい態様としては、重量平均分子量50万以上の超高分子畳ボリエチレンと重量平均分子量1万以上50万未満の高密度ボリエチレンとからなる組成物がある。その際、該組成物中に、さらに、シャットダウン機能を付与することのできる第3のボリオレフィン成分として、低密度ボリエチレン、線状低密度ボリエチレン、分子量1000~4000低分子量ボリエチレン又はシングルサイト触媒を用いて製造されたエチレンーαーオレフィン共重合体の中から選ばれる少なくとも1種のボリオレフィンを配合してもよい。

30 【0022】また、ポリオレフィン微多孔膜の製造方法は、限定されるものではないが、例えば、重量平均分子量が5×10°~2.5×10°、重量平均分子量/数平均分子量が10未満のポリオレフィン5~50重量%と、溶媒95~50重量%からなる溶液を調製し、該溶液をダイより押出し、冷却してゲル状組成物を形成し、該ゲル状組成物をポリオレフィンの融点+10℃以下の温度で延伸し、しかる後に残存溶媒を除去することにより製造したポリオレフィン微多孔膜を使用することが好ましい。

[0023] 本発明に用いるポリオレフィン微多孔膜としては、通常、空孔率が30~95%、膜厚25μmでの透気度が2000秒/100cc以下、好ましくは800秒/100cc以下、平均貫通孔径が0.005~1μm、引張破断強度が80MPa以上、好ましくは100MPa以上、突刺強度が3000mN以上、好ましくは5500mN以上の機械物性を有する微多孔膜が望ましい。

【0024】なお、ポリオレフィン微多孔膜の厚さは、 適宜選択されるが、通常、 $0.1\sim50\mu$ m、好ましく 50 は $1\sim25\mu$ m程度である。厚さが 0.1μ m未満で

は、膜の機械的強度不足から実用に供することが難し く、50 mmを超えると、実効抵抗が大きくなり過ぎて 好ましくない。

【0025】2. 多孔質体(B)

本発明の複合膜の被覆層として用いられる、耐熱性高分 子物質の多孔質体(B)は、電池やフィルターを使用す る一般的条件において熱的に安定であれば特に限定され るものではない。リチウム電池では約200℃以上でセ バレータの熱溶融が問題となることが多いので、特に約 200~600 Cの範囲で耐熱性のある多孔質体(B) を採用する。

【0026】2-1. 耐熱性高分子

本発明の複合膜の多孔質体を構成する耐熱性高分子とし ては、特に限定されず、種々の公知の樹脂が挙げられる が、例えば、本発明の複合膜をリチウム電池等の電池用 セバレータに利用する場合は、電解液に対して親和性を 有すると同時に電解液や電池反応に対しても安定である 必要があって、ポリオレフィン徴多孔膜の透過抵抗に比 べて低い透過抵抗であり、十分な耐熱性をもたせる必要 ド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアミド、ポリエ ーテルスルフィド、ポリエーテルイミド、ポリスルホ ン、及びポリフェニレンスルフィドなどを例示できる。 その際、これらは直鎖状ポリマー単独でもよいが、モノ マーやオリゴマーやプレポリマーなど前駆体の状態であ ることが好ましく、これらを加熱などの方法で後重合さ せて架橋体としてもよい。

【0027】これら耐熱性ポリマーの中では、電池用セ パレータや分離膜としての性能、機械的強度、成形加工 約200~500℃にあるポリイミドが好ましい。特に 融点が約250~450℃にあるボリイミドが最適とい える。被覆層を構成する多孔質体の平均孔径は、通常、 0.1μ m以上、好ましくは 0.2μ m以上である。 【0028】2-2. 多孔化方法

ポリオレフィン徴多孔膜の少なくとも片方の表面に、上 記耐熱性高分子物質の多孔質体からなる被覆層を形成さ せる方法としては、分離膜の製法に一般的に用いられる 製法である相分離法の他に、抽出法、延伸法、荷電粒子 オレフィン徴多孔膜に損傷を与えたり、その形成により ポリオレフィン徴多孔膜の特性を阻害することは好まし くない。そとで、ポリオレフィンの融点を越えるような 温度に晒すことなく、化学劣化や放射線劣化を伴なわな い、ポリオレフィン徴多孔膜の機械的特性や物質透過特 性を損なわない方法として、例えば、以下の(a)~

(c) に示すような高分子物質の相分離による多孔化方 法が選択的に利用できる。すなわち、

【0029】(a)ポリオレフィン微多孔膜の少なくと も片方の表面へ良溶剤に溶解した高分子物質を塗布し、

貧溶剤に接触させることにより相分離した後、乾燥する ことにより多孔性高分子物質で少なくとも表面を被覆さ れた複合膜を製造する方法。

(b) ポリオレフィン徴多孔膜の少なくとも片方の表面 に良溶剤と貧溶剤の混合溶剤に溶解した高分子物質を塗 布し、良溶剤を選択的に蒸発飛散させることにより相分 離した後、残留する溶剤を除去するととにより、多孔性 高分子物質で少なくとも表面を被覆された複合膜を製造 する方法。

(c) ポリオレフィン徴多孔膜の少なくとも片方の表面 10 へ良溶剤に溶解した高分子物質を塗布し、冷却すること により相分離した後、乾燥することにより多孔性高分子 物質で少なくとも表面を被覆された複合膜を製造する方

[0030] その際、(a)~(c) における高分子物 質の塗布は、通常、慣用の流延または塗布方法、例え は、ロールコーター、エヤナイフコーター、ブレードコ ーター、ロッドコーター、パーコーター、コンマコータ ー、グラビアコーター、シルクスクリーンコーター、ダ がある。とのような要求に応えるものとして、ポリイミ 20 イコーター、マイクログラビアコーター法などにより行 われる。

> [0031]本発明において好ましい耐熱性高分子であ るポリイミドを製造するには、カルボン酸成分とシアミ ン成分とをモノマーとして用いこれらを重合反応させ

【0032】カルボン酸成分は、トリカルボン酸、テト ラカルボン酸、これらの無水物から適宜選択される。と のような成分としては無水ビロメリット酸(PMD A)、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物(BT 性などの観点から、融点がポリオレフィン以上、例えば 30 DA)、スルホニル・ノルボルナンジカルボン酸二無水 物(SNDC)、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA)、トリカルボキシシクロペンチル二無水物 (TCDA) が挙げられる。カルボン酸は、無水酢酸で 再結晶化し脱水閉環により酸無水物とするのが望まし い。スルホニル・ノルボルナンジカルボン酸二無水物 (SNDC)の場合は、80℃付近で無水酢酸と反応 後、濾別し無水酢酸を除去することで精製して用いると よい。

【0033】ジアミン成分としては、芳香族環やシロキ 照射法などの利用が考えられるが、その形成過程でポリ 40 サン結合を有するジアミン化合物が使用できる。このよ うな化合物として、ジアミノジフェニルエーテル (DA DE)、ジアミノジフェニルメタン(DDM)、ジアミ ノジフェニルチオエーテル (DDS)、ビスアミノフェ ニルフェノキシプロパン(BAPP)、ジアミノジプロ ピルテトラメチルジシロキサン (DMS) などを挙げる ととができる。

> 【0034】上記塗布液の溶剤は、次に示すように、耐 熱性髙分子の性状に応じ、どの相分離による多孔化方法 を採用するかにより適宜選択される。

50 【0035】例えば、耐熱性高分子がポリイミドである

場合、良溶剤としては、シクロヘキサノン、アープチロ ラクトン、エチレンカーボネート、ジメチルホルムアミ ド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジ メチルスルホキシド、ジメチルスルホン、ヘキサメチル ホスホルアミド、テトラメチル尿素等が挙げられ、特に 好ましいのは、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセト アミド、N-メチルピロリドンである。純度が低い場合 は、使用する前に減圧蒸留などにより精製しておくこと が望ましい。また、水分が存在する場合は、加熱・脱水 したモレキュラーシーブで処理することで、これを除去 10 しておくことが好ましい。一方、貧溶剤としては、メタ ノール、エタノールなどのアルコール類、ベンゼン、メ チルイソブチルケトン、ジメチルホルムアミド、水、等 が挙げられ、好ましいのはアルコール類である。

【0036】また、ポリエーテルエーテルケトン、ポリ アミド、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、 ポリスルホン、ポリフェニレンスルフィドの場合、良溶 剤としては、前記のシクロヘキサノン、ケープチロラク トン、エチレンカーボネート、ジメチルホルムアミド、 ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチ 20 ルスルホキシド、ジメチルスルホン等が挙げられ、一 方、貧溶剤としては、メタノール、エタノールなどのア ルコール類等が挙げられる。

【0037】次に耐熱性高分子のポリイミドを例にとっ て、塗布層を相分離することによる多孔化方法の概要を 説明する。前記のとおり、塗布後の塗膜は、(a)貧溶 剤を用いる方法、(b)良溶剤を蒸発飛散させる方法、

(c) 冷却させる方法のいずれかによって溶液からポリ マーを相分離させる。

【0038】カルボン酸(その無水物)成分、ジアミン 30 成分からなるモノマーは、それぞれ等量を採り、室温付 近で溶解させ約25~35重量%の原料溶液を構成す る。これを数分~数時間かけて重合すれば、本発明の塗 布層として好適なポリアミック酸が形成される。これは ポリイミドの前駆体であるが、塗布前に重合反応させな いように不活性ガス雰囲気下で保存する必要がある。ポ リアミック酸には、熱可塑性ポリイミドとして総称され る市販品があり、溶液タイプ、フィルムタイプ、パウダ ータイプなどが知られている。本発明に使用しうるポリ アミック酸は、実用上、微多孔膜に塗布しうる溶液タイ 40 プが好ましく、とのようなものに焼付けワニスがある。 溶液タイプ以外のものは良溶剤への再溶解が必要とな る。

【0039】なお、塗布液中の高分子物質の含有量は、 塗布方法および形成すべき薄膜の厚みによって適宜調整 されるが、通常、約1~20重量%である。ポリアミッ ク酸の場合は約5~15重量%に希釈すると塗布しやす いようである。ポリオレフィン微多孔膜をガラス板、ス テンレスメッシュ板などの平滑な板に貼り付け、この上 に耐熱性高分子又は前駆体の溶液を約50~100μm 50 ることで多孔化する方法を採用することが必須と言え

程度の厚さに塗布すればよい。

【0040】相分離するために行われる第一の方法は、 (a) 貧溶剤を用いる方法であるが、これは貧溶剤とし て例えば大量のメタノールなどを用い、これを塗膜と接 触させる方法である。第二の方法は、(b)良溶剤を蒸 発飛散させる方法であり、塗膜から良溶剤が蒸発飛散す るように、塗膜表面へ不活性ガスを流通したり、加熱、 減圧する手段が採用できる。第三の方法は、 (c) 冷却 させる方法であって、塗膜を冷却することにより、ポリ マーの溶解度を低下させて微多孔膜上に沈積させる方法

【0041】相分離した塗膜は引き続いて、重合反応さ せポリイミド化するとともに、多孔化工程を完結させ る。との工程は、ポリオレフィンの融点以下、例えば6 0~100℃において、1分~数時間熱処理し、乾燥さ せる工程である。テトラカルボン酸成分が芳香族環をも つポリアミック酸の中には重合しにくいものがあるが、 とのようなものは、比較的高温、長時間の加熱を必要と する。テトラカルボン酸成分がピフェニルテトラカルボ ン酸二無水物であれば、60~90℃の範囲で良く、熱 処理時間は10分以内で済むために好適である。カルボ ン酸成分が芳香族環をもたないポリアミック酸であれ は、無水酢酸、ビリジンを触媒としてモノマー成分に対 し5~7倍モル加え、塗布後、窒素雰囲気下、100~ 150℃にて数時間加熱することで効率的に重合できる ととが多い。

[0042]ポリイミド以外の耐熱性高分子について も、2種の原料モノマーを含む溶液を調製し、これをボ リオレフィン微多孔膜上に塗布して、上記と同様な工程 を踏むことによって相分離させれば、微多孔膜上で容易 に多孔化することができる。

【0043】とのようにしてポリオレフィン微多孔膜の 少なくとも一方の面に形成される、多孔質体からなる被 覆層の厚みは、ポリオレフィン微多孔膜の孔径や空孔率 によっても異なるが、通常、0.001~50μmであ る。被覆層の厚みが0.001μmよりも少ないと、欠 陥の発生を避けるととが困難となり、一方、50μmを 超えると、物質透過抵抗が無視できなくなるので望まし くない。

[0044] 本発明の複合膜の最も特徴とするところ は、多孔質体(B)の平均孔径がポリオレフィン微多孔 膊(A)の最大孔径よりも大きくなければならないとい う点にある。本発明では、この要件は技術的に重要な意 義をもち、この要件を満たすと、物質透過抵抗の大きな 増大をきたすことなく複合膜に所望の機能を賦与するこ とが可能となるのに対し、この要件を満たさなければ、 物質透過抵抗が大きくなり目的を達成することができな い。また、このような複合膜を得るには、微多孔膜へ耐 熱性高分子溶液、又は前駆体溶液を塗布後、相分離させ 3.

【0045】3. 複合膜

以上のようにして得られた複合膜は、ポリオレフィン微 多孔膜(A)の少なくとも片面に耐熱性高分子物質の多 孔質体 (B) からなる被覆層を具備することにより、ボ リオレフィン微多孔膜自体の特性を維持したまま、その 問題点が是正されるため、ニッケルー水素電池、ニッケ ルーカドミウム電池、ニッケルー亜鉛電池、銀ー亜鉛電 池、リチウム2次電池、リチウムポリマー2次電池など のような2次電池の分野では、高温で膜形状維持特性が 10 大きいことから、非常に高品質のセパレータとして使用 できるばかりでなく、さらには、分離膜の分野でも、薬 液に長時間接触させても性能が低下しにくい濾過フィル ターとしても有効に使用することができる。

【0046】なお、本発明の複合膜の膜厚は、使用用 途、対象等によって幾分異なるが、通常は、基材として 用いられるポリオレフィン微多孔膜の1.01~10 倍、好ましくは、1.05~5倍であり、一方、その透 気度も、ポリオレフィン微多孔膜の1.01~10倍、 特に1.05~5倍であることが望ましい。

[0047]

【実施例】以下に、実施例に基づき本発明を具体的に説 明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定される ものではない。なお、実施例、比較例における測定は下 記方法に依った。

【0048】[1. 多孔体の平均孔径] 試験片となる 被覆層の表面を走査型電子顕微鏡(SEM)で5000 倍の倍率で観察し、無作為に10箇所の空隙の間隔を測 定し、それらの平均値を求めた後、その数値を平均孔径 とした。

【0049】[2. 透気度] JIS P8117に準拠 して測定した(単位:sec/100cc)。また、 [3.破膜温度]は、四方を金枠に固定した状態で最高 200℃までの温度に設定したエアーオーブンに10分 間入れた後、取り出し、破膜の有無を目視で確認する方 法で、破膜が確認される最低温度とした。

【0050】参考例1

実施例、比較例で用いる塗布溶液を次の方法で製造し た。カルボン酸無水物モノマー成分として、BPDA A (トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物)のい ずれかを選んで、これをジアミンモノマー成分であるD ADE (ジアミノジフェニルエーテル) の等量と組合 せ、全量に対して約30%のジメチルアセトアミドを加 え、ポリアミック酸を重合した。得られたポリアミック 酸溶液を約10%まで希釈し、濾過した。テトラカルボ ン酸成分が芳香族を有するBPDA(ビフェニルテトラ

12

カルボン酸二無水物) はイミド化反応で不溶化するの で、得られたポリアミック酸溶液はそのまま塗布液とし て使用することになる。テトラカルボン酸成分が芳香族 を有さないTCDA(トリカルボキシシクロベンチル酢 酸二無水物)は、約10%のジメチルアセトアミド溶液 を調製し、これに無水酢酸とビリジンを添加、反応させ てポリイミドを得てこれを塗布溶液とした。

【0051】実施例1

ポリエチレン微多孔膜(東燃化学(株)社製、膜厚2 3. 5 μm、最大孔径0. 0 3 μm、透気度878se c/100cc、破膜温度165℃)を平滑なステンレ スメッシュ板(50メッシュ)に貼り付け、室温にてコ ントロールコーターを用いて、BPDA-DMDAポリ アミック酸のジメチルアセトアミド(DMAc)溶液を 75μmの厚さに塗布した後、室温にてメタノールに浸 漬して相分離し、次いで室温にて風乾してから、80℃ のエアーオーブンで乾燥した。得られた複合膜上に形成 された塗布層を5000倍の走査型電子顕微鏡(SE M) で観測したととろ、平均0.50 µmの空隙からな 20 る疎な多孔性構造であることが確認できた。さらに、得 られた複合膜の膜厚、および複合膜の透気度を測定した ととろ、下記の表1に示すとおりであった。

【0052】実施例2

実施例1のBPDA-DMDAポリアミック酸溶液を、 TCDA-DMDAポリイミド溶液に代えた以外は、前 記と同様な条件で、ポリエチレン微多孔膜に塗布し複合 膜を得た。この塗布層を5000倍の走査型電子顕微鏡 (SEM) で観測したところ、平均0.20 µmの空隙 からなる疎な多孔性構造であることが確認できた。さら 30 に、得られた複合膜の膜厚、および複合膜の透気度を測 定したところ、下記の表1に示すとおりであった。

【0053】比較例1

ポリエチレン微多孔膜(東燃化学(株)社製、膜厚2 3. 5 μm、最大孔径 0. 0 3 μm、空孔率 3 8 %、透 気度878sec/100cc)をガラス板に貼り付 け、室温にてコントロールコーターを用いて、BPDA -DADEアミック酸のジメチルアセトアミド (DMA c)溶液を75μmの厚さに塗布した後、室温にて風乾 してから、室温にて真空乾燥後、80℃のエアーオーブ (ビフェニルテトラカルボン酸二無水物)、又はTCD 40 ンで乾燥した。得られた複合膜上に形成された被覆層を 5000倍の走査型電子顕微鏡 (SEM) で観測したと ころ、多孔性構造は確認されなかった。また、得られた 複合膜の膜厚は31.5 μmであったが、透気度は測定 不能であり、有効な透過性は認められなかった。

[0054]

【表1】

13 被覆層の 膜厚 透気度 破膜温度 塗布厚 溶剤 塗布溶液 孔径 // 🗷 秒/百cc DMAc/ BPDA-DADE#" " 実施例 1058 200℃以上 39.8 0.50 MeOH アミック酸 TCDA-DADB&"9 実施 例 1258 200℃以上 DKAC 0.20 41.2 75 121 有効径な BPDA-DADE# "U 比較例 DMAc 31.5 湖定不能 200 C以上 75 アミック酸

[0055]上記表1に示すように、実施例1、2で得 られた本発明の複合膜では、塗布層の平均孔径がポリエ チレン微多孔膜の最大孔径よりも大きく、破膜温度が2 00℃以上と高い。その結果、透気度がポリエチレン微 多孔膜の透気度の約1~2倍に抑えられているのに対 し、比較例では、塗布層に実質的に孔が観測されず、透 過性が妨げられている。とのことから、本発明の複合膜 によれば、透過性を大きく妨げることなく、十分な耐熱 性を賦与できることが容易に判る。

[0056]

* [発明の効果] 本発明によれば、ポリオレフィン微多孔 膜の少なくとも片面に耐熱性高分子の多孔質体からなる 被覆層を形成してなる複合膜において、多孔質体の平均 孔径をポリオレフィン微多孔膜の最大孔径よりも大きく なるように調整した。とのため、リチウム電池のような 化学電池の分野では、高温でも膜形状維持特性が大きい 高品質セパレータとして使用でき、さらに分離膜の分野 でも、高温の薬液と長時間接触しても性能が低下しにく い濾過フィルターとして使用することのできる複合膜が

*20 得られ、その工業的価値は極めて大きい。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
B01D			B 0 1 D	71/66	
	71/68			71/68	
B 3 2 B	5/32		B 3 2 B	5/32	
	31/00			31/00	
H01M	2/16		H 0 1 M	2/16	P
// H01M	10/40			10/40	Z

(72)発明者 滝田 耕太郎

神奈川県横浜市磯子区岡村4-17-21

(72)発明者 山田 一博

神奈川県港北区下田町5-8-424

(72)発明者 野方 鉄郎

神奈川県川崎市川崎区本町1-13-11 ダ イバレス801

Fターム(参考) 4D006 GA01 GA41 GA44 MA03 MA09 MA21 MA31 MB11 MB15 MB18 MC2ZX MC23 MC45 MC47 MC54X MC58X MC61 MC62 MC63 MC88 NA05 NA10 NA34 NA40 NA46 NA62 NA64 PA05

YY00

5H021 BB01 BB12 BB13 CC04 EE02 EE04 HH03 HH09 5H029 AJ11 AJ12 CJ02 CJ22 DJ04

DJ13 EJ12 HJ04 HJ06